

公 募 案 内

2025年 5月 22日

応募条件	募集職名	技術支援員 ・ 1名
	資格等条件	半導体微細加工や蛍光顕微鏡操作の経験のある方 新しい分野・異分野の研究にも積極的に参加できる方 学生とのコミュニケーションをとれる方 実験室や装置などの利用ルールを守れる方 ワード、エクセル、パワーポイント等による文章・資料作成が可能な方
	業 務 内 容	研究補助者として、教員の指示による実験補佐や研究室で確立した技術習得をお願いします。 具体的には、最先端のマイクロ流路やマイクロマシンの作製、マイクロ流路やマイクロマシンを用いたゲルや生体分子を用いた実験のデータ収集や電子顕微鏡観察など 参考に研究室HP (http://www.bmm.mech.e.titech.ac.jp/) を御覧ください 業務内容・研究内容の詳細は、気軽にお問い合わせください ※業務内容・業務場所、職名については、今後、組織の変更・業務分担の変更に伴い、本学が定める範囲内において変更される可能性があります。 ※詳細は、下記担当までお問い合わせください。 氏名： 石田 忠 Eメール： ishida@first.iir.isct.ac.jp T E L : 045-924-5450 F A X : 045-924-5450
	勤務予定地	神奈川県横浜市緑区長津田町4259 総合研究院 石田研究室
	応募書類	履歴書（使用推奨様式有り・写真貼付・氏名は自署のこと・Eメールアドレス記載） 職務経歴書（※任意・様式自由） * 応募書類は返却しません。 * 本学での勤務経験がある場合は、所属していた部署名や従事していた研究室名まで詳しくご記入をお願いします。
	応募方法	封筒に「総合研究院石田研究室技術支援員応募書類在中」と朱書し下記提出先宛に郵送、または持参
	応募締切	2025年 6 月 5 日（木）17時 必着
採用試験	選考方法	第1次 : 書類選考 第2次 : 面接試験
	試験日	2025年 6 月 10日（火） * 応募締切後に選考を行い、第1次試験合格者には、前日までに時間・場所等を通知します
	内定通知	最終選考の後、6 月 17 日（火）までに通知
待遇及び労働条件	雇用期間	2025 年 7 月 1 日 ～ 2027 年 6 月 30 日 ※更新の可能性無し ※2週間の試用期間有り 業務内容及び労働条件同じ ただし、本学有期雇用職員就業規則第7条,第12条による
	給与	1. 時間給 1,430円（通勤手当※本学有期雇用職員就業規則第56条による）
	勤務時間等	1. 1週間の通常勤務時間 週3日18時間（休憩時間12:15～13:15） （勤務日・勤務時間は応相談） 月：10:15～17:15（6時間） 水：10:15～17:15（6時間） 木：10:15～17:15（6時間） 2. 超過勤務：有（月平均4時間） 3. 休日：土曜、日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3） 4. 有給休暇及びその他の休暇制度あり
	宿舍	なし
	社会保険等	労働者災害補償保険
	雇用主	国立大学法人東京科学大学理事長
	その他	敷地内禁煙（ただし、屋外指定箇所に喫煙所設置） ※外為法に基づく特定類型該当性の確認あり

応募書類提出先	〒226-8501 横浜市緑区長津田町4259番地 R2-2 国立大学法人東京科学大学 研究院事務部 すずかけ台研究院業務推進課 すずかけ台研究所等事務グループ（未来産業技術研究所担当） Tel : 045-924-5963, E-mail : iir.first@adm.isct.ac.jp
---------	--